PAT-NO:

JP406174943A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06174943 A

TITLE:

MOUNTING FOR OPTICAL FIBER

PUBN-DATE:

June 24, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FURUYAMA, HIDETO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**TOSHIBA CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP04325210

APPL-DATE:

December 4, 1992

INT-CL (IPC): G02B006/00, G02B006/30, G02B006/42

US-CL-CURRENT: 385/135, 385/137

## ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the optical fiber mounting method capable of adjusting the absolute position with a mounting holder only by the mechanical assembly with high accuracy, enhancing the productivity of various kinds of modules for which optical fibers are used, reducing the cost of production and facilitating the production of an arrayed module.

CONSTITUTION: This optical fiber mounting method of positioning and fixing the optical fiber 3 into a groove formed on the surface of the mounting holder consists in applying a metallic coat 4 on the peripheral surface of the optical fiber 3, then pressing the optical fiber 3 to the mounting holder 1 side and positioning the optical fiber in the state of depositing a solder material 2 in the groove of the mounting **holder** 1 by using a mounting jig 5 formed with a reference plane in contact with the surface of the mounting holder 1 and a groove having an optical fiber contact part at the prescribed depth from this reference plane.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-174943

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>			識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B	6/00	•	3 3 6	6920-2K		,
	6/30			7132-2K		
	6/42			7132-2K		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

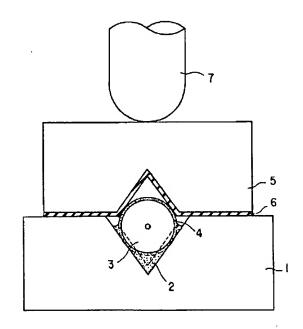
(21)出願番号	特顯平4-325210	(71)出願人	
(22)出顧日	平成4年(1992)12月4日		株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者	古山 英人 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦

## (54) 【発明の名称】 光ファイバ装着体

## (57)【要約】

【目的】 機械的な組み立てのみにより装着ホルダに対する絶対的な位置調整を高精度に行うことができ、光ファイバを用いた各種モジュールの生産性を高めると共に、製造コストの低減とアレイ化モジュールの製造を容易にすることのできる光ファイバ装着方法を提供すること。

【構成】 装着ホルダ1の表面に形成された溝に光ファイバ3を位置決め固定する光ファイバ装着方法において、光ファイバ3の周面に金属コート4を施したのち、装着ホルダ1の表面に接する基準面と該基準面より所定の深さに光ファイバ接触部を有する溝が形成された装着治具5を用い、装着ホルダ1の溝内に半田材料2を被着した状態で、光ファイバ3を装着ホルダ1側に押圧して位置決めすることを特徴とする。



1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】主面に溝が形成された装着ホルダと、この装着ホルダの溝に位置決め固定された光ファイバとを備え、前記光ファイバの前記装着ホルダへの固定が塑成材料により行われ、かつ前記光ファイバが前記装着ホルダに直接接していないことを特徴とする光ファイバ装着体。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバの位置合わ 10 せを機械的に行った光ファイバ装着体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】光通信用の光伝送モジュールや光スイッチモジュール等においては、半導体レーザ等の光半導体素子や光導波路を光ファイバに光結合させることが必要であり、このための光軸調整方法及び光ファイバ固定方法について、これまで多くの提案がなされている。

【0003】従来の光軸調整及び光ファイバの固定方法は、大部分のものが実際に光を通過させて光結合の最大値が得られるように光軸調整し、その後それぞれの部品 20を何等かの手段で固定していく手法である。これらの方法は、既に実際の製品製造工程において用いられているが、微妙な位置調整を行うため光軸調整にかなりの熟練と時間を要し、また部品固定時に歪みや応力によって光軸が変動するため、光軸調整に長い工程時間をかけても不良品が発生する等の問題を持っていた。つまり、製造工程時間が長いため製造そのもののコストが高く、また不良品が発生した際の損失が材料コストよりも大きくなって、これが更にコストを引き上げる要因となっていた。 30

【0004】このような光学的モニタを行うような方法の他の問題として、光ファイバがアレイ化された場合に製造の困難さが増し、歩留りが単線の場合のアレイ数乗倍に下がると言う問題がある。このため、製造コストが大幅に高騰化するばかりか、アレイの数によっては製品製造がかなり困難になる場合がある。

【0005】一方で、光ファイバの装着を光学的なモニタを用いずに行う方法も提案されている。例えば、光ファイバを機械的な嵌め込みで取り付け、機械的な加工寸法精度で位置調整する方法がある。この方法では、機械40的な部品取り付けで装着及び組み立てが可能である。また、基本的に多数の光ファイバを同時に装着することができるため、光学的モニタを行う方法に比べて大幅に製造工程と製造時間を短縮でき、不良品が発生した際の損失が殆ど材料的なコストによって決まるようになる。この方法は、特にアレイの光ファイバを装着するのに効果的であり、図6にその従来例を示す。

【0006】図6において、1は装着ホルダ、3は光フ 装着ホルダの加コ ァイバであり、装着ホルダ1は例えばSi基板に異方性 で装着した場合に ケミカルエッチングを施してV溝を形成することによっ 50 くなり易かった。

て作成される。このとき、ケミカルエッチングのマスクを半導体プロセスと同様なフォトリソグラフィで形成すれば、1μm程度の精度で加工でき、しかも一度に多数の装着ホルダ1を作成することができる。この方法は、原理的に高精度の光ファイバ装着が可能であり、装着の

方法は例えば図7のように行われる。

2

【0007】図7において、8は装着のための接着材料であり、例えば紫外線硬化の樹脂接着剤が用いられる。また、9は装着のための抑え板であり、各光ファイバ3が均等にホルダ1に押し付けられるように平坦なSi板等が用いられる。この方法により装着された光ファイバ3は機械的に位置合わせが行われており、特に光ファイバ3の配列精度(装着ピッチ)は非常に精度の優れたものとなる。

【0008】しかしながら、光ファイバを機械的な嵌め 込みで取り付ける方法では、実際には光ファイバの配列 精度、即ち相対的位置精度は高いものの、光ファイバの 絶対的位置精度が必ずしも確保されていないという問題 があった。

【0009】まず、従来の光ファイバ装着体は、装着ホ ルダの溝に接することで光ファイバ位置決めを行ってお り、従って従来の装着ホルダは、非常に緻密な表面状態 が実現されなければならず、その加工法もおよそ限定さ れていた。また、従来の光ファイバ装着のための治具 は、図7に示したように単に押さえ付けるだけの機能で あり、装着ホルダの溝に対して光ファイバを押し込むこ とはできるが、溝のどの位置に装着するか制御すること はできない。つまり、装着ホルダの溝加工精度に関して 受け身的であり、装着治具側では溝の深さ精度に対して 30 何等補正手段を取ることができず、外的な圧力や圧力印 加角度等を如何に変えようともこれを補正させることが できなかった。さらに、装着治具表面に光ファイバの固 定材料が触れると装着治具自身が固定されることがあ り、固定材料の使用分量を適切に保つことが必要なだけ でなく、偶発的に固定材料が接した場合に装置を停止し なければならないと共に、装着治具を交換調整し直すこ とが必要であった。

【0010】一方、製造方法として、同一装着ホルダ内の光ファイバ装着条件は同時装着によりほぼ同等であるが、複数の装着ホルダ間の装着条件は必ずしも一致しておらず、装着時の接着剤分量や硬化条件、抑え板の加圧状態等により微妙に変化する問題があった。一般的に光ファイバは数10cmの余長をつけることが多く、この光ファイバ余長の保持方法や光ファイバ製造時の巻癖方向の違いも装着条件の変動に影響している。また、光ファイバ固定を半田等の金属で行う場合、半田等の形成厚さや光ファイバへの金属コート厚さが分散を持ち易く、装着ホルダの加工状態が殆ど同等でかつ同一の加圧条件で装着した場合においても、装着ホルダ間の偏差が大きくかり易かった

[0011]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来の機械的版め込みによる装着技術においては、V溝中の光ファイバの位置が装着ホルダ毎に相対偏差を持っており、装着ホルダ間の偏差を数μm以下に制御することが困難であった。この和対偏差は、コア径の大きなマルチモードファイバに対してはさほど問題とならないが、シングルモードファイバではコア径が10μm程度と小さく、許容位置ずれが1~2μm以下と厳しいため問題となり易い。つまり、機械的な組み立てのみによって装着ホル 10 ダに対する絶対的な位置調整を高精度に行うことは困難であった。

【0012】本発明は、上記の事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、機械的な組み立てのみにより装着ホルダに対する絶対的な位置調整を高精度に行うことができ、光ファイバを用いた各種モジュールの生産性を高めると共に、製造コストの低減とアレイ化モジュールの製造を容易にすることのできる光ファイバ装着体を提供することにある。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために本発明では、次のような構成を採用している。即ち本発明は、主面に溝が形成された装着ホルダと、この装着ホルダの溝に位置決め固定された光ファイバとを備えた光ファイバ装着体において、装着ホルダの表面状態により光ファイバ装着位置が大幅に変動しないよう装着ホルダに直接光ファイバを接触させず、表面形状に呼応して変形可能でかつ機械的保持特性に優れる塑成材料(一般には金属材料)を介して固定することを特徴としている。

【0014】また本発明は、装着ホルダの主面に形成された溝に光ファイバを位置決め固定するための光ファイバ装着治具において、装着ホルダの主面に接する基準面と該基準面より所定の深さに光ファイバ接触部を有する溝を形成し、光ファイバ装着高さの制御を可能にすると共に、光ファイバ固定材料で装着治具が光ファイバ及び装着ホルダに固定されないように、基準面及び光ファイバ接触部表面に光ファイバ固定材料に対して化合性又は接着性の弱い材料をコーティングしたことを特徴としている

【0015】また本発明は、装着ホルダの主面に形成された溝に光ファイバを位置決め固定する光ファイバ装着方法において、装着ホルダの主面に接する基準面と該基準面より所定の深さに光ファイバ接触部を有する溝が形成された装着治具を用い、装着ホルダの溝内に光ファイバ固定材料を被着した状態で、光ファイバを装着ホルダ側に押圧して装着位置を規定化することを特徴としている。ここで、光ファイバ固定材料として塑成材料である金属を用いる場合、光ファイバに金属コーティングを施すことが望ましい。

(0016)

【作用】本発明によれば、装着ホルダの溝加工精度の如何に拘らず、装着治具により光ファイバの装着位置を規定することができるので、装着ホルダ間の光ファイバ装着位置相対偏差を大幅に減少できる。従って、機械的位置調整だけで光半導体素子や光導波路と光ファイバとの結合が高精度に行え、光通信用の光伝送モジュールや光スイッチモジュール等、光ファイバ結合が必要なモジュールの大量生産と大幅な低コスト化が可能になる。

0 (0017)

【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。ここでは、従来例と同様にV溝型の光ファイ バ装着ホルダを例にとって説明するが、溝形状や装着ホ ルダの材質、加工方法等は必ずしも実施例に限定される ものではなく、また光ファイバの固定材料や固定材料の 形成方法等についても同様に限定されるものではない。 【0018】図1は、本発明の第1の実施例に係わる光 ファイバ装着ホルダ及び装着高さ規定のための装着治具 の構成を示す概略断面図である。1は装着ホルダ、2は 20 光ファイバ固定材料(半田)、3は光ファイバ、3′は 光ファイバコア、4は光ファイバの外囲コート、5は高 さ規定装着治具、6は装着治具5が光ファイバ3や装着 ホルダ1に固定されないようにする固定防止膜である。 【0019】装着ホルダ1には、例えばSi基板にフォ トリソグラフィとケミカルエッチングによりV溝を形成 したものを用いる。装着治具5には、装着ホルダ1と同 様にSi基板にフォトリソグラフィとケミカルエッチン グによるV溝を形成したものを用いることができる。固 定防止膜6には、例えばSiO2 やSi3 N4 等の誘電 膜で、固定材料2に対して化合、接着等の起き易い材料 を用いればよく、特に装着治具5の基体材料がSiの場 合、Si表面を熱酸化したSiO₂膜を用いることがで

【0020】固定材料2に用いる金属半田としては、In, PbSn, AuSn等、比較的融点の低い材料が光ファイバへの歪みや応力を少なくできると言う点で適している。これらの材料は蒸着やメッキにより形成することができ、通常の半導体プロセスと同様にウェハ状態で同時に多数の装着ホルダに形成することができる。ま40た、光ファイバ3の外囲コート4は半田材が馴染み易い金屋でコーティングすることが望ましく。例えば無電界

た、元ファイハ300が出コート4は十田村が馴染み易い 金属でコーティングすることが望ましく、例えば無電界 メッキ (通常光ファイバ) や電界メッキ (カーボンコー ト光ファイバ) によりNi, Cr等をコーティング、場 合によりその上にAu等をコーティングして作成するこ とができる。

【0021】例として、光ファイバ3の外径が125μmの場合を説明する。光ファイバ3の周面にNiを1μm、続いてAuを5μmメッキコーティングしておく。この金属コーティングの厚さは、光ファイバ装着時の偏50 差補正範囲を決める主要パラメータとなるため、従来方

である。

法を用いた場合での装着位置偏差量より僅かに大きい値に設定しておく。装着ホルダ1として(100)面Si基板に熱酸化Si〇2膜200nmとSi3 N $_4$  400 nmを形成し、フォトリソグラフィによりマスク幅155 $\mu$ mの開口を形成して、KOH溶液を用いたV溝エッチングを行う。固定材料2としては、Sn組成比が20%(重量比)となるようAuとSnを多層蒸着、又は多層メッキし、幅がマスク幅で100 $\mu$ m、厚さ15 $\mu$ mとなるように形成する。

【0022】このとき、固定材料2の下地金属としてT 10 i, Cr等の反応温度の高い金属を50nm程度形成しておくことで、半田の溶融化合(合金化)時にSiから半田が剥がれることを防止できる。また、半田金属を形成する領域以外の部分にSiO2膜を形成しておくことで、半田の流出による損失を防ぐことができる。さらに、固定材料2は装着ホルダ1のV溝の全領域に形成する必要はなく、溝方向に対して断続的に形成しても構わない。半田を溝方向に対して断続的に形成する場合、光ファイバ装着強度はやや低下するものの、光ファイバ3にかかる応力を低減してクラック等の発生を防止するこ 20とができる。

【0023】装着治具5は、光ファイバ外囲コート4の上側に接触し、かつ光ファイバ外囲コート4の下側と半田2の合金化が行われた状態で平坦領域(基準面)が装着ホルダ1の平坦部と接するよう、また光ファイバ3のコア3、が所定高さとなるよう設定しておく。一般的に装着ホルダ1と装着治具5の溝幅は異なるが、上記の数値例の場合では光ファイバ3のコア3、の高さが装着ホルダ1の表面とほぼ同じであり、必要な装着治具5の溝幅が装着ホルダ1とほぼ同じであるため、装着治具5を 30 装着ホルダ1と同様に作成することができる。このとき、装着治具5のV溝エッチング時間を変えたものを作成しておくことにより、ケミカルエッチングのアンダーカットの進行により光ファイバ装着高さが少しずつ異なった治具を用意することもできる。

【0024】次に、この例を用いた光ファイバ装着手順を図2、図3に示す。まず、装着ホルダ1を脱酸素雰囲気(N2, H2, Ar等のガス中)で320℃の温度で加熱し、固定材料2のAuとSnを溶融してAuSn共晶半田化する。このとき、図2(a)に示すように、半田は重力と表面張力により装着ホルダ1のV溝の底部に集まり、V溝を埋めるように半田溜りを形成する。次いで、図2(b)に示すように、金属コートした光ファイバ3をV溝内に挿入するが、このとき半田との濡れが良くなるよう光ファイバ3に機械的な微動を加えて位置を確定させるが、従来技術の項で説明したように単順に圧力を加えた場合、半田形成厚さや光ファイバ3の金属コート厚さの分散に起因して装着ホルダ1間で相対的な位置偏差を生じてしまう。

【0025】そこで本実施例では、図3に示すように高さ規定された装着治具5を用い、加圧治具7により機械的圧力を加えて光ファイバ3の位置偏差を抑制する。即ち、図2(b)の状態で装着治具5を光ファイバ3上に乗せ、図3に示すように装着治具5に機械的圧力を加えて光ファイバ3の位置を確定させる。この圧力印加により光ファイバ3は溶融半田の中に押し込まれ、光ファイバ外囲コート4の金属(ここでは主にAu)が圧力変形又は半田と反応して合金化する。しかし、装着治具5の平坦部が装着ホルダ1の平坦部に接すると、光ファイバ3にかかる圧力が減ってその押し込まれが停止する。従って、本実施例では光ファイバ装着時の位置偏差が光ファイバの外囲コート厚さ程度の範囲であれば吸収可能であり、同一の装着治具5を用いて光ファイバ3を装着する限り、複数の装着ホルダ1間でも装着条件はほぼ同じ

【0026】この方法を用いた時の装着位置偏差の例としては、前述した金属コートの厚さをNiが1μm、Auが5μmとした場合で±1μm以下であり、シングルモードファイバに対しても十分に対応可能である。また、装着位置の絶対値に関しては装着治具5と装着ホルダ1の加工精度の組み合わせによって決まるため、前述した方法により装着治具5の寸法が異なるものを用意しておき、装着ホルダ1の加工状況に合わせて装着治具5を使い分ければよい。

【0027】このようにして完成した光ファイバ装着体は、装着ホルダ1の表面状態が多少荒れている場合においても、その平均的形状の中心付近に光ファイバ3が位置することになり、従って装着ホルダ1の加工法がかなり緩和されてくる。例えば、機械的切削加工や金型成型等の手法で作成しても、研磨仕上等の仕上工程が必ずしも必要なく、装着ホルダ1のコストを低減できるだけでなく、金型成型等の手法により形状の再現性を向上させることができる。

【0028】図4は、本発明の第2の実施例の構成断面図であり、図3に対応する構成で示している。この実施例の特徴は、装着位置の高さを規定するための装着治具の溝をV溝ではなく底の平坦な溝で形成したものであり、第1の実施例に比し装着位置高さの設定、即ち治具40の高さ基準面から光ファイバ接触部までの深さ設定が容易になる利点を持っている。

【0029】本実施例の装着治具5の作成は、以下のようにして行う。まず、2枚のSi基板5a,5bをSiOz 膜6′を介して張り合わせた、所謂Si直接接着基板の片側のSi基板5bを、所望の溝深さに相当する厚さになるまで研磨加工する。次いで、前述したようなフォトリソグラフィによるパターン形成を行って、Si基板5bを選択エッチングする。Siの選択エッチングは前述したKOH溶液によるケミカルエッチングでも可能50であり、SiOz 膜6′に達すると急激にエッチング速

7

度が低下するため、比較的簡単に選択エッチングができる。その後、第1の実施例と同様に固定防止膜6を形成すればよい。

【0030】このように本実施例では、研磨加工を注意深く行うことで装着位置高さの設定ができ、第1の実施例のようにV溝を用いる場合より設定精度の向上が容易になる。また、アレイ化光ファイバの実装において、第1の実施例ではV溝のピッチが微妙に異なるとそれがそのまま装着高さの設定誤差や偏差につながるが、図5に示すようにこの実施例では、光ファイバ3の配列ピッチ10が装着ホルダ1側でのみ決められるため、このような誤差や偏差が生じない特徴を持っている。

【0031】なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。実施例では光ファイバに金属コートを施したが、金属コートなしでも光ファイバを装着ホルダの溝に固定できる場合は、金属コートを省略することができる。さらに、光ファイバ固定材料は半田に限るものではなく、機械的保持特性に受れる塑成材料であればよい。

【0032】また、第2の実施例において、例えば25 0μmピッチの光ファイバアレイを128本装着する と、装着治具5が32mmに渡るブリッジとなり、装着 治具の撓みが問題となる。このため、装着する光ファイ バの本数が多くなる場合、各光ファイバ毎、又は数本お きに高さ基準部(5b)を設ければよく、250μm程 度の間隔の場合では各光ファイバ毎に高さ基準部(5 b)を設けることも可能である。その他、本発明の要旨 を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができ る。

## [0033]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、機 械的な位置合わせだけで光ファイバの装着がシングルモ ードファイバに対しても対応可能になり、また多数の光ファイバを同時装着できるため製造工程と製造時間の大幅な短縮が可能になり、さらにアレイ化モジュールの製造が容易になる利点がある。これにより、光通信用光伝送モジュールや光スイッチモジュール等、光ファイバ結合が必要なモジュールの大量生産と大幅な低コスト化が可能になる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係わる光ファイバ装着 ホルダ及び装着高さ規定のための装着治具の構成を示す 概略断面図。

【図2】第1の実施例における光ファイバ装着方法を説明するための工程断面図。

【図3】第1の実施例における光ファイバの装着状況を 説明するための構成断面図。

【図4】第2の実施例における光ファイバ装着治具を説明するための構成断面図。

【図5】第2の実施例における光ファイバ装着体を説明 するための構成断面図。

20 【図6】従来の光ファイバ装着体の構成を示す斜視図。 【図7】従来の光ファイバ装着治具及び装着方法を説明 するための構成断面図。

### 【符号の説明】

1…装着ホルダ

2…半田(光ファイバ固定材料)

3…光ファイバ

3′…光ファイバコア

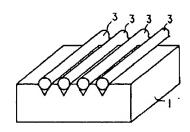
4…光ファイバの外囲コート(金属コート)

5…高さ規定装着治具

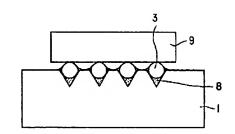
30 6…固定防止膜

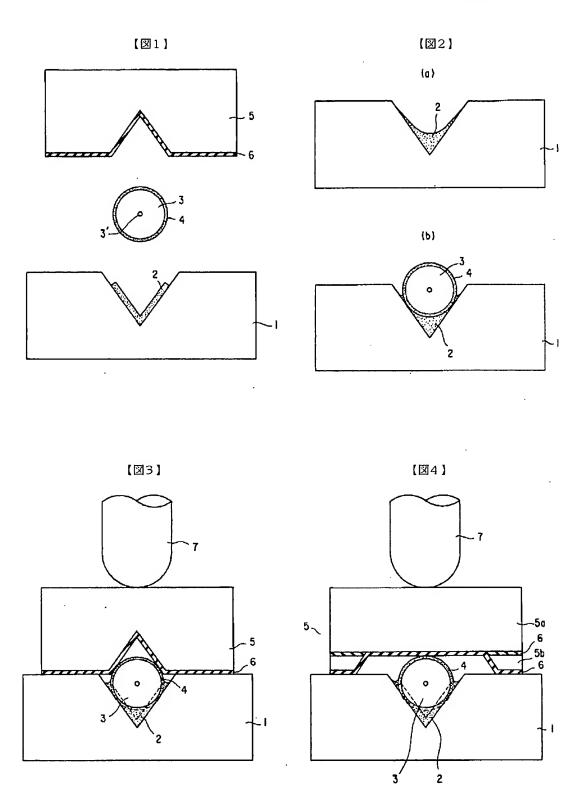
7…加圧治具

【図6】



【図7】





【図5】

